# アコースティックエミッションによる ロッシェル塩の相転移の研究Ⅱ (一軸性応力効果)

增田史朗\*·秋重幸邦\*\*

Shiro MASUDA and Yukikuni AKISHIGE Study of Phase Transition on Rochelle Salt Using Acoustic Emission II (Uni-axial Pressure Effect)

### Abstract

Acoustic emissions (AE) induced by electric fields have been investigated on Rochelle salt single crystal in the temperature range 240K - 310K under uni-axial pressures up to 10.5MPa. Square shaped samples (45°X-cut) are used for measurement. The uni-axial pressure and the electric field are applied along the direction to make an angle of 45°to the c-axis in the a-plane and along the polar a-axis, respectively. As the pressure increases, the AE signal due to domain reorientation disappears, while it due to piezoelectric deformation increases its intensity at around the phase transition temperatures. Some discussions are made about the generation mechanism of these AE signals.

keywords: Acoustic Emission (AE), Rochelle salt, Domain reorientation, Piezoelectric effect, Uni-axial pressure effect.

## 1. はじめに

ロッシェル塩 (KNaC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>·4H<sub>2</sub>O, 以下RSと記す) の相転移におけるアコースティックエミッション(AE) の測定は1972年, 畠山らによって始められた。<sup>1)</sup> ロッシェ ル塩には 2 つの相転移温度 (Tcl=255K,Tcu=297K) が あり, Tcl と Tcu の間で強誘電性を示す。畠山らは Tcu でのAEの異常を見いだしている。1982年, Mangion と Saunders は D-E ループとAEの同時測定を行い, 強い電 場で起こるAEの温度依存が自発分極の温度依存に類似 していることから、分域反転に伴って強いAEが発生す ることを明らかにした。<sup>2)</sup> 分域反転に伴うAEはその後、  $Pb_{s}Ge_{3}O_{11}$ やセラミックス試料等で数多く調べられてい る。<sup>3)-12)</sup>

著者らは、1996年、AE法を強誘電体の相転移に応用 するため、強誘電体の代表的物質であるRSに注目し研 究を始めた。<sup>13)</sup> 強度や周波数の異なる電場をRSに印加し、 電場によって誘起されるAEを240K~310Kの温度域で

<sup>\*</sup> 島根大学大学院教育学研究科 \*\* 島根大学教育学部理科教育物理学研究室

詳細に調べ、下記の点を明らかにした。

- ①強誘電相では、強い電場で、分域反転に伴う強いA
  Eが発生する。これは Mangion と Saunders の結果
  と一致している。
- ②常誘電相,強誘電相に関わらず,弱い電場でもAE は発生する。そのAEの温度依存は誘電率 ε と同じ ような温度依存を示す。すなわち, a 軸方向に電場 を印加すると発生するAEは εa と類似の温度依存を, また, c 軸方向に電場を印加すると εc と類似の振る 舞いである。
- ③AEの転移点での発散の様子は誘電率と類似であり、 まさに臨界的挙動である。相転移温度における誘電 率の発散は、分極ゆらぎの増大を反映しているよう に、AEの増大は、圧電定数を介して生じた歪みの ゆらぎの増大を反映しているものと考えられる。

以上のように、起源を異にする2種類のAEの存在が 明らかになってきた。著者らはさらに、AE振幅とAE 計数率の解析を行い、2種類のAEの電場による移り変 わりの様子を明らかにした。<sup>14)</sup>

本論文では、起源を異にする2種類のAEについて、 さらに詳しい知見を得るため、圧電歪みを制御した条件 下でのAEの測定を試みる。そのため、AEと誘電率な どの同時測定が可能な軸性応力印加装置を試作し、電場・ 応力印加下でのAEの測定を行った。

## 2. 実験方法

育成枠を利用した徐冷法で a 板 (a 軸に垂直な面を持 つ板状試料)単結晶を育成した。<sup>15)</sup> 図1のようなほぼ正方 形の45°Xカット板を切り出し試料とした。試料の広い面 (a 面)に電極として銀ペーストを塗布した。一軸性応 力は図1に示すように,b,c 軸から45°の方向から印加 した。実験に使用した試料の大きさを表1にまとめてお く。

実験装置は前回と同じで<sup>13)</sup>, 誘電率測定系 (YHP4276A, 10kHz, 1V), 自発分極測定系(ソーヤ ータワー回路, 60Hz, 10~150V), 低周波電源系 (0.001~0.1Hz, ±350V), 温度制御系(DB1000, CHINO), AE測定系(PHYSICAL ACOUSTIC COR-PORATION, LOCAN320), 温度測定系(クロメル・ア ルメル熱電対, デジタルボルトメーター HP3478A)で構 成されている。誘電率では1Vの電場を, D-Eループの 測定ではソーヤータワー回路を用い,150Vまでの電場を 印加した。

軸性応力印加装置を図2に示す。この装置は、てこの



表1

試料番号	面積(mm²)	厚さ(mm)	圧力面(mm²)
1	116.7	2.9	27.4(9.45×2.90)
2	59.3	3.3	24.9(7.65×3.25)

原理を応用したもので、重り②をつるしたアーム③の力 が一点に集中するように、直径10mmの金属球④がピスト ン①の頭部にあり、力をピストンに伝えている。ピスト ンの下部にガラス板(10)に挾まれた形で試料(1)が固定し てある。重りとして、市販の釣り用重りを利用した。重 り10号につき約35g,最高460号まで使用した。力点が支 点から250mmの距離に、作用点が支点から130mmの距離に あるので重りの及ぼす力を250/130倍して荷重を計算した。 ピストン①,金属球④,ガラス板⑩についてはその質量 を測定し、重りの及ぼす力に加算した。AEセンサー⑤ はシリンダーの上部に張り付けた。従来のセンサーを直 接試料に張り付ける方式に比較すると, 今回の方式は, センサーの温度特性を考慮する必要がないので、広い温 度域での測定が可能であり、圧力や磁場などのが外場を 印加した条件下でのAEの測定が可能になった点等が長 所としてあげられる。短所としては、試料で発生したA

28

Eはピストンやシリンダーを伝わってセンサーまで到達 するのでそのぶん信号が小さくなり、しかも外部からの ノイズを拾いやすい等の欠点があげられる。装置全体を 除震シートの上に置いたり、深夜に実験するなどノイズ 軽減のため努力した。また、しきい値の設定はノイズと 信号を区別する意味で重要であり、繰り返し実験するこ とで最適化を図った。

#### 3.実験結果

#### 3-1 一軸性応力下の誘電率とAE

軸性応力印加装置を用いて、誘電率とAEの同時測定

を行った。45°Xカット試料に図1で示す方向から応力と 電場を印加し測定した誘電率とAE計数率の温度依存を 図3(a),(b)にそれぞれ示す。図3(a)では,圧力効果によ って,転移点付近の誘電率は下がるのに対して,図3(b) のAEでは,応力の増大につれて転移点付近で発生する AEの強度は著しく大きくなっている。応力印加下の測 定では,転移点付近でAE信号の強度が非常に大きくな るため,実験開始のしきい値のままでは装置の性能上測 定できなくなる。そのため,転移点付近では信号強度に あわせて,その都度しきい値を設定し直した。したがっ て,図3(b)における転移点付近のAE計数率の値は当初 のしきい値からの見積もりの値である。AE計数率が10<sup>6</sup> sec<sup>-1</sup>以上の値については,絶対値に問題が残るが,応力



図2 一軸性応力印加装置.

①ピストン ②重り ③アーム ④ステンレス球 ⑤AEセンサー(µ30D,PAC) ⑥同軸ケーブル ⑦クロメ ル・アルメル熱電対 ⑧フロリナート(FC77) ⑨液体窒素 ⑩ガラス板 ⑪試料 ⑫ガラス板 ⑬温度コント ローラー(DB1000, CHINO)



図3 同時測定で得られた一軸性応力下での誘電率とAE,試料②. (a)誘電率の温度依存.(b)AEの温度依存.

の増加につれて、転移点付近のAE強度が著しく増加していく傾向は複数の試料で確かめられた。

ー連の加圧下での測定後,重りを除きピストンだけの 初期設定(0.003MPa)で測定したところ,誘電率はほぼ 全温度域でほぼ加圧以前の値と一致していた。しかし, AE計数率は加圧後の方が転移点での発散が鋭くなるこ とがわかった。 3-2 一軸性応力下での D-E ループ曲線の変化とAE

フェロ相内で見られる強誘電性の特徴である D-E ルー プを一軸性の応力印加下で観測した。図1に示す方向に 応力と電場をかけて行った D-E ループの289Kでの測定結 果を図4に示す。圧力が増加するにつれて,強誘電性特 有のループは消え,ループは直線的となる。このことか ら、少なくとも8.69MPa 以上の圧力下では、28kV/m(~80 V)近い電場を印加しても分域は反転しないことが分か る。なお、加圧下の D-E ループに見られる非対称性は、



応力の試料へのかかり方が若干不均一であることを示し ている。D-Eループの測定と同じ回路で,60Hz,150V の交流電場によって誘起されたAE計数率の温度依存に ついて,圧力をパラメーターとして測定した(図5)。重 りをのせないピストンだけの荷重(0.003MPa)の時には 強誘電相内で分域反転に伴う強いAEが測定される。し かし,10.5MPaの圧力下でのAEは全温度域でほぼ完全 に消失してしまう。これは10.5MPaの応力下では,150 V程度の電場を印加しても分域が反転できず,分域反転 に伴うAEが発生しなくなったとして理解でき,図4の D-Eループ応力依存の結果とも矛盾しない。なお,290~300 Kの転移点Tcu付近でのAEのピーク状の異常は,図3 (b)に見られる異常と同じ原因によるものである。

## 4. A E 発生機構の考察とまとめ

ロッシェル塩の強誘電性相転移に伴う電場誘起のAE として、分域反転に伴うAEと圧電結合を介した歪みゆ らぎによるAEの2種類があることを主張してきた。こ れまでの実験結果を整理し、今回の実験結果の考察を行 う。



図5 一軸性応力下でのAEの温度依存,試料②.

## 4-1 分域反転に伴うAE

分域反転に伴うAEに関しては、次のような実験事実 が得られている。

①強誘電相だけで発生するAEである。13)

- ②抗電界程度のしきい電界以上の電界印加ではじめて 現れるAEである。<sup>14)</sup>
- ③電界を強くしていくと、AE強度は限りなく大きく なるのではなく、自発分極と同じ程度の電界で飽和 し始める。<sup>13)</sup>

今回の

④軸性応力印加で分域反転が起こらないように(クランプ)すると、AEは発生しなくなる(図5)。

という実験事実も分域反転に伴うAEという従来の主張 を強く裏付ける結果となっている。

4-2 圧電結合を介した歪みゆらぎによるAE

- 圧電結合を介した歪みゆらぎによるAEについては, ①常誘電相・強誘電相に関係なく,また弱い電場でも 現れるAEである。<sup>14)</sup>
- ②転移点付近で発散するという臨界的挙動をするAE ある。<sup>13),14)</sup>
- ③電場の強度を上げていくと、ほぼ電場に比例してA Eも強度を増す。<sup>14)</sup>

などの実験事実がすでに見いだされている。 今回の

④圧電歪みを抑制するような軸性応力印加によっても、 AE強度が転移点付近で著しく増加する(図3(b))。

という実験結果は、圧電結合を介した歪みゆらぎによる AEというこれまでの解釈と一見矛盾しているように思 われる。

そこで、なぜ応力の増大に伴って転移点付近での発散 的AEが増加したかについて考察してみる。①一つには、 応力によって試料とガラス、ピストンとの接触が良くな り、センサーに信号が伝わりやすくなったことが実験的 な理由として考えられる。②二つには、応力をかけた状 態で常誘電相から強誘電相に温度変化させているので、 強誘電相では単分域に近い状態になっている。単分域試 料の方が多分域試料に比べてAEが伝わりやすい。応力 の増大に伴って、単分域に近づき、センサーに達するA Eが多くなったことが考えられる。③三点目として、A E 発生機構にマイクロクラックや転位などの格子欠陥と 歪みとの相互作用を導入したモデルを考える。ゆらぎが 大きくなる転移点付近では、大きな歪みによってマイク ロクラック等が成長し、AE信号を出す。応力の印加は マイクロクラックや転位の密度を増加させる。応力によ って、圧電歪みが抑制されたとしても信号を出す音源の 密度が増加すれば、逆にAEは強くなると考えるのであ る。

32

①,②については、今後実験的に明らかにしていかなければならない。少々屁理屈を述べると、もし①の理由が主要であるならば、図3(b)のデータは応力によって単に平行移動するだけのように思われる。もし、②の理由が主要であるなら、単分域になってしまえばAEは変化しなくなるはずなので、4MPa程度の応力でもAEは飽和してしまうように思われる。③の理由であれば、応力の印加は結晶の劣化の進行を意味しており、また、AEの発生それ自体が非可逆現象を見ていることになる。しかし、誘電率の結果を見る限り、加圧する以前と後とでは、全温度域で値がほぼ一致しているので、加圧による急激な劣化の進行とは考えにくい。

以上の考察からわかるように,転移点で発散的に増大 するAEの軸性応力効果の解釈については,未解明な点 が多く,今後実験的に明らかにしていく必要がある。単 純に考えれば,加圧によって蓄えられた弾性エネルギー が相転移点で一気に解放されたように見える。今後の研 究の発展に期待したい。

#### 謝辞

このAE測定装置は本大学技術科研究室の川口講師に お借りしたものである。実験のために快く装置を貸して いただいた川口講師をはじめ技術科研究室の先生方に感 謝を申し上げます。また,一軸性応力印加装置は理科研 究室の高橋教授の研究室からお借りしたものである。研 究のために快く装置をお貸しいただいた高橋教授に心よ り感謝いたします。

#### References

- 1) 畠山豊正,稲本彰彦,加川幸雄:日本音響学会講演 論文集2-4-10 (1972).
- L.Z.Mangion and G.A.Saunders: Mat. Res. Bull., 17 (1982) 809.
- I.J.Mohamad, E.F.Lambson, A.J.Miller, and G.A. Saunders: Phys.Lett., 71A (1979) 115.
- V.A.Kalitenko, V.M.Perga and I.N.Salinov: Sov. Phys.Solid State, 22 (1980) 1067.
- 5) H.Iwasaki, M.Izumi: Ferroelectrics, 37 (1981) 563.
- K.Uchino, T.Hirose and A.M.Varaprasad: Jpn.J. Appl.Phys., 26 Suppl.26-2 (1987) 167.
- Q.M.Zhang, W.Y.Pan, S.J.Jang and L.E.Cross: J. Appl.Phys., 64 (1988) 6445.
- Y.Sugawara and K.Uchino: IEEE 7th Int. Symp. Applications of Ferroelectrics, (1990) 328.

- K.Uchino: IEEE 7th Int. Symp. Applications of Ferroelectrics, (1990) 153.
- 10) W.Pan and H.Cao:Ferroelectrics, 129 (1992) 119.
- 11) Y.Saito and S.Hori: Jpn.J.Appl.Phys., 33 (1994) 5555.
- Q.Y.Jiang, E.C.Subbarao and L.E.Cross: Ferroelectrics, 154 (1994) 113.
- 13) 增田史朗,秋重幸邦:島根大学教育学部紀要(自然科学) 第30卷(1996), P 45.
- S.Masuda and Y.Akishige: Proc. of the 9th Int. Meeting on Ferroelectricity, J. Korean Phys. Soc. [in press].
- Y.Akishige and Y.Kamishina: J.Phys.Soc.Jpn., 61 (1992) 6589.